## 炭素ホローカソード表面の損耗調査 Investigation of carbon hollow cathode surface erosion

<u>御影 裕<sup>1</sup></u>, 比田 圭祐<sup>2</sup>, 粕谷 俊郎<sup>2</sup>, 和田 元<sup>2</sup> <u>Hiro Mikage<sup>1</sup></u>, Keisuke Hida<sup>2</sup>, Toshiro Kasuya<sup>2</sup> and Motoi Wada<sup>2</sup>

<sup>1</sup>同志社大学理工学部,<sup>2</sup>同志社大学理工学研究科 <sup>1</sup>School of Science and Engineering, Doshisha University <sup>2</sup>Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University

## 1. 研究概要

ホローカソードによる放電では、長寿命かつ電 離効率の高い放電を可能とするため、カソード材 質の選定が特に重要である.本研究では、モノプ ラズマトロン型イオン源内の炭素ホローカソード によりXeイオンを生成し、ビームとして引き出し を行う際の劣化特性を調査中である.長時間運転 によってイオンビーム電流量は大幅に減少し、こ の際ホローカソード表面状態の変化が観測される. 劣化前後のイオン源の放電特性及び得られるイオ ンビーム電流密度を調査するとともに、ホローカ ソード表面を加工して構造を変化させた際のホロ ーカソード性能を調査する.



Fig. 1. Schematic diagram of the hollow cathode monoplasmatron ion source.

## 2. 実験装置

Fig. 1 に示したイオン源はガス導入部を有する SUS304 製上部フランジに取り付けられたカソー ド及び中間電極部分の高さ 114 mm,内径 61 mm の絶縁管に挿入される構造となっている.プラズ マ生成室はカーボン製のホローカソード,ニッケ ル製の中間電極及びモリブデン製のアノードで構 成されている.ホローカソードの形状は内径 23 mm,外径 32 mm,高さ 50 mm,底部の厚み 5 mm のカップ状の形状であり,内部のガス圧を上げる ために,カップの出口部分に内径 15 mm,外径 32mm,厚さ 2 mm の絞りが取り付けてある. ビーム引き出し実験の測定系統図をFig.2に示す. イオン源より引き出されたイオンビームは磁界偏 向型質量分析装置により30°偏向されてファラデ ーカップに入射する.また,イオン源と質量分析 装置の間に磁気四重極レンズを挿入することによ り,イオンビームの発散の抑制及び焦点調整を行 っている.



Fig. 2. Schematic diagram of the experimental set up.

## 3. 実験結果

Fig. 3 に新・旧ホローカソードに対する Xe イオ ンビーム電流密度を示す.ホローカソード劣化前 後ではイオンビーム量が大きく減少し,ホローカ ソード内部を磨いた後のイオンビーム量は,劣化 後に比べ増加する結果が得られた.今後,更に劣 化に伴う表面状態の解析,及び放電特性の変化に ついて,調査する予定である.



Fig. 3. Xe ion beam current density for different hollow cathode conditions.